



옥승림

변리사

TEL 02-316-4735
FAX 02-316-4198
E-MAIL srock@shinkim.com

옥승림 변리사는 현재 법무법인(유) 세종의 지식재산권부 소속의 변리사로 주된 업무분야는 반도체 관련 특허의 출원, 중간사건, 및 이와 관련된 지식재산권 자문 업무입니다.

옥변리사는 삼성전자 및 SK하이닉스의 국내외 출원 및 중간사건 대응 업무를 수행한 경험이 있습니다. 구체적으로 삼성전자 단말 분야의 카메라 관련기술, 이미지 센서, UX/UI, 이어 버드, AR 기기 등에 대한 기술, 및 SK하이닉스의 NAND 소자공정 및 CIS 기술과 관련된 국내외 출원 업무를 담당하여 다수의 특허권을 확보하였습니다.

옥변리사는 고려대학교 공과대학 신소재공학부를 졸업하였고, 변리사(55기)의 자격을 취득하였습니다. 옥변리사는 법무법인(유) 세종에 입사하기 전에 리앤권 법률특허사무소에 근무하였습니다.

경력

2022-현재 법무법인(유) 세종
2020-2022 리앤권 법률특허사무소

학력

2020 고려대학교 공과대학 신소재공학부 졸업 (공학사)
2014 양서고등학교 졸업

자격

2018

변리사, 대한민국

언어

한국어, 영어

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.